北海道大学大学院理学研究科物理学専攻

○北海道大学大学院理学研究科物理学専攻

1.	走査型トンネル顕微鏡によるブルーブロンズの電荷密度波の	市村	晃一
	並進運動の観測		
2.	C <sub>s</sub> RbSO <sub>4</sub> のX線結晶構造解析	伊藤	康之
3.	量子強誘電体の臨界現象	加藤	裕治
4.	Bi-Sr-Ca-Cu-O 系超伝導体単結晶のラマン散乱	木村	俊則
5.	UAl <sub>2</sub> 系の磁性	桑井	智彦
6.	Ce <sub>x</sub> Nd <sub>1-x</sub> Ag における構造相転移	高橋	明子
7.	$YBa_2 (Cu_{1-x}T_x)_3O_7 (T = Fe, Co) \mathcal{O} Cu-NQR$	中道	洋友
8.	Cu-NQR による酸化物超伝導体 La <sub>2-x</sub> Sr <sub>x</sub> CuO <sub>4</sub> の電気的・磁気	中村	有希
	的性質の研究		
9.	GaAs/AlAs 短周期超格子の電子構造	中山	毅
10.	Ce 化合物の構造相転移の非線形帯磁率による研究	波多野	将明
11.	イジング・スピングラス Fe <sub>x</sub> TiS <sub>2</sub> のスピン緩和	松倉	文礼
12.	$(La_{1-x}M_{x})_{2}CuO_{4}(M = Ba, Sr)の超伝導と構造相転移に対する$	山田	修史
	圧力効果		

1. 走査型トンネル顕微鏡によるブルーブロンズの 電荷密度波の並進運動の観測

市村晃

走査型トンネル顕微鏡(STM; scanning tunneling microscope)は試料とtipとの間の電子の トンネル効果を利用して表面の電子状態を調べる測定手段である(図1)。トンネル電流Iは試料 とtipとの距離dに指数関数的に依存する。

I=I@exp(-d/d@) d@;波動関数の広がり (1) このトンネルはtip先端のほとんど原子1個の領域で起こるため,原子オーダーで試料表面の情報を 得ることができる。 プループロンズKa.szMoO3は擬一次元電気伝導体であり、180Kでパイエルス転移を生じ、それ以下 では電荷密度波(CDW; charge density wave)を形成する。このCDWは、しきい電場Er以上 で並進運動をし、それに伴い非線形伝導や狭帯域雑音が観測される。本研究の目的はSTMを用い て、プループロンズの表面のCDWの並進運動を直接的に観測しその物性を探ることである。

まずCDWの並進運動に関して試料を評価するために80Kで電気伝導を測定した。二端子法での電 流-電圧特性において、非線形伝導が観測され、しきい電場Erは88mV/cmである(図2)。直流電 流に対する電圧応答をスペクトラム解析すると、Er以上で狭帯域雑音が観測された(図3)。

狭帯域雑音は、CDWが並進運動する際、周期的なピン止めポテンシャルによって速度変調を受けるために生ずる。狭帯域雑音の基本周波数FはCDWの担う電流密度Jcnuに対して

F/Jcou=1/n。e  $\lambda$ cou n。; CDWに凝縮する電子数密度、 $\lambda$ cou; CDWの波長(2) を満たす。n。、 $\lambda$ couは一定であり、FはJcouに比例する。CDWが並進運動すれば、格子変位は 時間に関し周期的に変化する。STMを用いた測定ではtipと試料との距離(式(1)のd)が変調 されることになり、トンネル電流も式(2)にしたがって変調を受けると期待される(図1)。

このトンネル電流の変調によりCDWの並進運動をとらえる目的で、STMを用いて測定を行っ た。tipの位置を固定し、tipと試料の間に100mVのバイアス電圧を加え2~5nAのトンネル電流が流れ るように調節した。この条件で試料にCDWを並進させるための電流を流し、トンネル電流をスペ クトラム解析した。トンネル電流のスペクトルにおいて、Er以上つまりCDWが並進している電流 領域ではEr以下では存在しなかった新たな変調のピークが観測された(図4)。この変調周波数は 電場の増加と共に高周波側へずれていくこと、および狭帯域雑音の周波数と同程度であることから CDWの並進運動に起因することが結論される。表面のCDWは常にピン止めされているという主 張いもあったが、この測定により表面でのCDWの並進が直接的に証明された。

トンネル電流の変調周波数および狭帯域雑音の周波数から、それぞれ試料表面、内部でのCDW の並進速度Vcpuが求まる(表1)。Er直上では表面でのCDWの並進速度は内部に比べ速いとい う結果が得られた。トンネル電流の変調の、F/Jcpuの低電場での非常に大きな値は表面付近のご く一部でのみ並進していることを示している。電場の増加と共に試料内部でも次々とピン止めがは ずれ、F/Jcpuは減少する。表面のCDWが並進しやすいのは内部に比べ三次元性ロッキングが弱 いためと考えられる。また、過制振動モデル<sup>21</sup>との比較から、表面でのCDWには、しきい電場ま ではピン止め力が働いているが、CDWが並進し始めると急激にピン止め力が減少するということ が考えられる。

## References

1)J.Chen, M.C.Saint-Lager and P.Monceau, CDW-AUSSOIS 87 (1987) 2)P.Monceau, J.Richard and M.Renard, Phys. Rev. <u>B25</u>, 931(1982)

## 北海道大学大学院理学研究科物理学専攻



表1

**狭帯域雑音(内部)** トンネル電流の変調(表面) F/Jcow Vcow F/Jcou F Ε F Vcou (cm/s) (Ntkem?/A) (kttzen?/A) (kt) (mV/cm) (cm/s)(ktb) 6.3×10-1 81 730 6.3 56  $5.7 \times 10^{-3}$ 120 51 5.1×10<sup>-3</sup> 33 51 226 78 7.8×10-3

- 678 -